専用ビームラインの研究から ~BL24XU(兵庫県)~

# 多波近似条件近傍での明視野 X 線トポグラフィ

兵庫県立大学 大学院物質理学研究科 津坂 佳幸、鶴丸 哲也、水落 博之 鎌本 春花、藤田 優 兵庫県立大学 放射光ナノテクセンター 松井 純爾

## Abstract

明視野X線トポグラフィを、サファイア結晶の転位観察に適用した。通常のX線トポグラフィでは回折像の撮 像を行うが、明視野トポグラフィでは透過像を撮像する。このとき、複数の回折面で回折が生じる多波回折条件 近傍で撮像すると、回折ベクトルを変更しても結晶の位置や形状が変化することのない像が得られる。結晶によ る吸収がそれほど大きくない場合(*µt*~1)は、透過像と回折像は相補的であるため、通常の Lang 法と同様に 転位のバーガースベクトルが決定できる。また、検出器に可視変換型の CMOS カメラを用いると、その高空間 分解能や検出感度の広い直線性から、10<sup>5</sup>/cm<sup>2</sup>程度の転位密度の試料まで転位観察が可能である。加えて回折条 件からわずかに外した像を用いて数値処理を行うと、ビームの強度ムラのない像を得ることができる。

1. はじめに

X線トポグラフィは単結晶の欠陥や析出物<sup>14</sup>などの 転位やその他の欠陥を調べるために広く使用されてお り、特に転位のバーガースベクトルの決定に有用であ る。通常トポグラフでは、結晶内の個々の転位を視覚化 するために、X線フィルムや原子核乾板を使用して記録 する。各転位のバーガースベクトルは、異なる回折ビ ームを使用するいくつかの画像からコントラストの消 失によって決定されるが、これらの画像は、回折の光学 配置に依存して結晶の元の形状から変形する。元の形状 を回復するために、トポグラフ上で1つまたは2つの 方向に画像解析ソフトなどを用いて電子的に縮小拡大 されるが、この操作は空間分解能を低下させる。2 波近 似のX線回折の動力学理論<sup>®</sup>によると、回折されたビー ムと前方透過されたビームによって得られる転位像は、 結晶の吸収率が小さい場合(*µt*<1、ここでµは線吸収 係数、tは試料中のX線ビームの侵入深さである)、コ ントラストが反転する。以下、前者のビームを用いたト ポグラフを暗視野トポグラフ、後者のそれを明視野トポ グラフと呼ぶ。したがって、暗視野または明視野トポグ ラフィのいずれかを使用して、転位のバーガースベク トルを決定することができる。Yi らは、明視野透過型 電子顕微鏡法 (TEM) と同様に、4H-SiC 結晶の格子歪 みを調べるために、明視野 X 線ビームトポグラフィを 利用している<sup>I3</sup>。

本研究では、複数の回折が同時に生じる多波近似条件 近傍で、明視野トポグラフを撮像する。このため、トポ グラフ像に形状変形が生じない。コヒーレントな X 線 ビームを用いて多波回折を生じさせたときのビームの 干渉パターンは、沖津らによる報告があるが<sup>677</sup>、本研究 で用いたビームはインコヒーレントであるため、トポグ ラフ像にこれらの干渉パターンが際立つことはない。

## 2. 多波近似条件

完全性が高い結晶にX線が入射する場合、結晶中に は入射方向の波(O波)と回折方向の波(G波)が生 じる。通常の実験条件では結晶中にはG波は1つだ けであり(その他の波はとても小さい)、O波と合わ せて2波近似と呼ばれる。それに対して、特定の指数 の回折を考える場合、結晶と入射ビームのアラインメ

最近の研究から

ントを精密に調整すると、複数の G 波を励起するこ とができる。この条件が満たされる場合を多波近似条 件と呼ぶ。

本実験で用いたサファイア結晶は六方晶であり、例 えば、4220、3300、3030、1210、1120の5つの回 折波を同時に励起することができる。この場合、〇波 と合わせて結晶中に 6 つの波が生じるため 6 波近似 と言う。同時に回折が生じる場合を実空間で説明する と以下の通りである。図 1(a)のように六方晶の al、 a2、a3、c 軸をとる。また、図 1(b)に示すように、(4 220)、(3300)、(3030)、(1210)、(1120)面に平行な面 をとる。図 1(c)のように xyz座標をとると、図 1(b)の 矢印で示した5つの面の法線ベクトルは、(4220)面か ら順に、(0, 1, 0)、(0, cos30°, sin30°)、(0, cos30°,  $-\sin 30^{\circ}$ ), (0,  $\cos 60^{\circ}$ ,  $-\sin 60^{\circ}$ ), (0,  $\cos 60^{\circ}$ ,  $\sin 60^{\circ}$ ) で表される。以下同時に生じる回折に関して、4220回 折と 3300 回折のみについて述べる。4220 回折のブ ラッグ角を θ4220 とし、結晶を図 1(b)の状態から z 軸 まわりに  $\theta_{4220}$  だけまわすと、(4220)、(3300)面の法 線ベクトルはそれぞれ、(-sin  $\theta_{4220}$ , cos  $\theta_{4220}$ , 0)、  $(-\sin\theta_{4\cdot2\cdot2\cdot0}\cdot\cos30^\circ,\cos\theta_{4\cdot2\cdot2\cdot0}\cdot\cos30^\circ,\sin30^\circ)$ とな る(図1(d)参照)。X線と回折面のなす角は、X線の 方向ベクトルと回折面の法線ベクトルの内積を使って 求めることができる。図1(e)のように、X線の方向ベク トルと回折面の法線ベクトルのなす角を θ、X 線の方向 ベクトルと回折面のなす角をαとする。方向ベクトル、 法線ベクトル共に大きさは1だから、その内積は、

 $\cos \theta = \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$ 

である。これを先程の $\theta_{4220}$ だけ回転した(4220)面の 法線ベクトル  $\mathbf{n}_1$ (-sin  $\theta_{4220}$ , cos  $\theta_{4220}$ , 0)と X 線の方 向ベクトル  $\mathbf{I}(1, 0, 0)$ に適用すると、

 $\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{I} = -\sin \theta_{42\cdot 2\,0}$ 

これが、-sin  $\alpha$ に等しいので、  $\theta_{4220} = \alpha$ と当然の結果が得られる。

同様に  $\theta_{4220}$ だけ回転した(3-3 0 0)面の法線ベクト ル  $\mathbf{n}_2$ (-sin  $\theta_{4220}$ ・cos30°, cos  $\theta_{4220}$ ・cos30°, sin30°) と X 線の方向ベクトル I(1, 0, 0)、X 線と回折面のな す角  $\alpha_1$ に適用すると、

$$\boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{l} = -\sin \theta_{4220} \cdot \cos 30^\circ$$
$$= -\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta_{4220} = -\sin \alpha_1$$

である。ブラッグの法則から、 $\sin heta_{4220} = \lambda/2d_{4220}$ だから、これを上式に代入して、

 $\lambda = \frac{4}{\sqrt{3}} d_{4420} \sin \alpha_1$ 

を得る。六方晶では、 $d_{3300} = \frac{2}{\sqrt{3}} d_{4220}$ なので、上式 は、

 $\lambda = 2d_{3-300} \cdot \sin \alpha_1$ 

となり、3300回折も同時に回折条件を満たすことがわかる。



図1 (a) 六方晶の基本ベクトル、(b) (4220)、(3300)、 (3030)、(1210)、(1120)面、(c) 座標軸、(d) (b) の状態から z 軸周りに θ<sub>4220</sub>だけ回転したときの 模式図、(e) 法線ベクトルと方向ベクトルの関係。



# 3. 実験

実験は SPring-8 BL24XU (兵庫県 ID) で行った。二 結晶分光器で 15 keV の X 線を選択し、4 象限スリッ トで1 × 1 mm<sup>2</sup>にビームを整形した。このときの波長 幅 ( $\Delta \lambda/\lambda$ ) は3 × 10<sup>-4</sup>である。試料は、鏡面研磨し たサファイア単結晶で表面は(0001)面である。撮像は 可視変換型の CMOS カメラ (Hamamatsu, C11440-22CU) で、蛍光体には GAGG (Gd<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>Ga<sub>3</sub>O<sub>12</sub>) シンチ レータを用いた。この組み合わせで、1 µm のラインア ンドスペースの分離が可能である。その光学配置を図 2 に示す。

図 3(a)は 6 波を励起したときの蛍光板像である。O で示したスポットは、サファイア結晶上の点 P を透過 した透過ビームであり、A-E のそれは、それぞれ 42 20、3300、3030、1210、1120 の 5 つの回折ビーム である。図 3(a)の状態から OB を結ぶ直線を回転軸に 結晶をわずか 0.1°程度回転すると図 3(b)の蛍光板像 が得られる。このとき結晶内には入射方向の波と 33 00 回折の方向の波の 2 波近似が成り立つ。その他の 回折も O とその回折スポットを結ぶ直線の周りのわ ずかな回転で 2 波近似が成立する。このため、回折べ クトルを変更しても入射方向からみた結晶の外形はほ とんど変化がなく、また透過ビームを撮像するためト ポグラフ像に現れる転位線の位置や形状も変化しない。



図3 (a) 6 波近似時の蛍光板像、(b) 2 波近似時の蛍光 板像。



図4 (a) 明視野 6 波近似条件でのトポグラフ像。 CMOS カメラで撮像。図 3(a)の 6 波を励起した 状態で撮像。(b) 明視野 2 波近似条件でのトポグ ラフ像。CMOS カメラで撮像。図 3(b)の 2 波を 励起した状態で撮像。(c) 暗視野トポグラフ像。 CMOS カメラで撮像。図 3(a)のスポット A を励 起した状態で撮像。(d) 実験室光源でのトポグラ フ像。X線フィルムで撮像。(a)~(c)は水平方向6 ショット、鉛直方向5ショットをつなぎ合わせた もの。(a)と(b)の比較から B で示す転位線のバー ガースベクトルが OB 方向に直交し、またこの転 位の伸びている方向が OB 方向と平行であるため、 刃状転位であることがわかる。(c)の黄色丸で示し た領域の転位線の間隔が、(a)の像と比べて広がっ ていることが確認できる。これは回折像を撮影し たため、像の変形が起こっていることを示す。(a) ~(c)の画像の分解能は、(d)の画像の分解能より 格段に向上していることが確認できる。

## 4. 結果と考察

図 4(a)、(b)はそれぞれ図 3(a)、(b)の 6 波近似状態 と 2 波近似状態でのトポグラフ像で、水平方向 6 ショ ット、鉛直方向 5 ショットをつなぎ合わせている。こ れらのトポグラフ像では、転位線の位置や形状に変化 がないことがわかる。これは、明視野かつ多波近似近 傍でのトポグラフ撮像のためである。

図 4(a)で、A で示された転位線は図 4(b)でも現れて いるのに対し、B で示された転位線は、図 4(b)ではコ ントラストが消失していることがわかる。一般に回折 ベクトル g と転位まわりの歪みを表すバーガースベ クトル bが直交するとき、そのコントラストは消失ま たは弱くなる。このことから、B で示した転位線のバ ーガースベクトルは OB 方向に直交でまた、転位線の 伸びている方向が OB 方向であるため、この転位は刃 状転位であることがわかる。これは、明視野トポグラ フィであっても、通常の Lang 法で用いられる転位の バーガースベクトルの決定が可能であることを示し ている。

図 4(c)は、4220 回折のみを励起したときの暗視野 トポグラフ像(回折像)で、図 4(a)と同じ領域を撮像 している。このトポグラフ像は、おおむね図 4(a)のコ



 図5 高転位密度領域のトポグラフ像。(a) 6 波近似条件 でのトポグラフ像。(b) 2 波近似条件でのトポグラ フ像。下側の領域での転位密度は3 × 10<sup>4</sup> /cm<sup>2</sup> 程度である。 ントラストの反転であるが、一方、黄色丸で囲った領 域の転位線の間隔が広がっていることが確認できる。 これは、暗視野トポグラフィでの転位線の形状の変形 である。

図 4(d)は実験室光源で X 線フィルムを用いて取得 した同じ領域のトポグラフ像である。SPring-8 で CMOS カメラを用いた撮像の空間分解能が高いこと がわかる。

図 5(a)、(b)は、図 4(a)、(b)と同じ条件で比較的転位 密度の高い領域を撮像したトポグラフ像の拡大図で ある。下側の比較的転位密度の高い領域でも個々の転 位線が細い線として分離されている。この領域の転位 密度は3 × 10<sup>4</sup> /cm<sup>2</sup>程度であり、これまでX線トポ グラフィでは分離が難しいとされていた10<sup>4</sup>/cm<sup>2</sup>でも



図6 (a) オリジナルのトポグラフ像、(b) ロッキング カーブのピークから結晶をわずかに回転し、回折 条件を満たさない状態で得られたビームの透過像。 (a)の強度分布を(b)の強度分布で除して得られた 像が(c)である。 撮像可能であることを示している。この要因としては、 検出器の空間分解能や検出感度の高い線形性による ところだけでなく、SPring-8の輝度が高いためでもあ る。CMOS カメラでの 1 ショットの露光は、数 10 msec で十分 S/N比の高い画像がリアルタイムで得ら れる。このためロッキングカーブのピークまたはテー ルでの撮像も迅速で、転位線を細く撮像できる条件調 整が容易であるためである。

放射光を用いたトポグラフィでは、Be 窓や分光器 が原因の入射ビームの強度ムラがしばしば問題にな るが、明視野トポグラフィではその問題も解決可能で ある。図 6(a)はある領域で撮像したオリジナルのトポ グラフ像、図 6(b)はロッキングカーブのピークから結 晶をわずかに回転し、回折条件を満たさない状態で得 られたビームの透過像である。図 6(a)の強度分布を図 6(b)の強度分布で除して得られた像が図 6(c)である。 図 6(a)と比べて、バックグラウンドの強度ムラが解消 されている。

# 5. まとめ

本研究では、多波近似条件近傍での明視野トポグラ フィをサファイア結晶に適用し、転位線の観察を行っ た。高輝度なX線光源を利用し、画像検出器に CMOS カメラを用いることで、以下に述べるメリットがある ことを示した。

- 高輝度放射光を利用し、検出器に高空間分解能・ 検出感度の高線形性を持つ CMOS カメラを用い ることで、高分解能のトポグラフ像が得られる。 これまで 10<sup>4</sup> /cm<sup>2</sup>以上の転位密度を持つ試料の観 察が困難と考えられていた X 線トポグラフが 10<sup>5</sup> /cm<sup>2</sup>程度のそれの観察まで可能性があることを示 す。一方で、電子顕微鏡では 10<sup>6</sup> /cm<sup>2</sup>以下の転位 密度の試料の観察は困難とされており、観察の難 しい領域を簡便な方法で埋める可能性を示した。
- 回折ベクトルを変更しても転位線の位置や形状が 変形することはない。これは、コントラストの消 失から判断する転位のバーガースベクトルの決定 に大変有用である。
- 3. 回折ベクトルの変更が容易で、また検出器の移動が ないため、異なる回折ベクトル撮像が迅速である。

リアルタイム観察が可能であるため、良好なコントラストを得ることができる撮像条件の調整が迅速である。

## 参考文献

- D. K. Bowen and B. K. Tanner: *High Resolution X-Ray Diffraction and Topography* (Taylor & Francis, London, 1998).
- [2] J. Appl. Phys. 28, No.4A, A17-A91 (1995), Special Issue: X-ray topography and high resolution diffraction.
- [3] J. M. Yi, J. H. Je, Y. S. Chu, Y. Zhong, Y. Hwu and G. Margaritondo: *Appl. Phys. Lett.* 89 (2006) 074103.
- [4] J. Japanese Association for Crystal Growth 54, No.1 (2012), Special Issue: Recent Advances in X-ray Topography [in Japanese].
- [5] For example, A. Authier: *Dynamical Theory of X-Ray Diffraction* (Oxford University Press, Oxford, 2001).
- [6] K. Okitsu: Acta Crystallogr., Sect. A 59 (2003) 235-244.
- [7] K. Okitsu, Y. Imai, Y. Ueji and Y. Yoda: Acta Crystallogr., Sect. A 59 (2003) 311-316.

#### <u>津坂 佳幸 TSUSAKA Yoshiyuki</u>

兵庫県立大学 大学院物質理学研究科 〒679-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都 3-2-1 TEL:0791-58-0231 e-mail:tsusaka@sci.u-hyogo.ac.jp

### 鶴丸 哲也 TSURUMARU Tetsuya

兵庫県立大学 大学院物質理学研究科 〒679-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都 3-2-1 TEL:0791-58-0229 e-mail:ri16q025@stkt.u-hyogo.ac.jp

#### <u>水落 博之 MIZUOCHI Hiroyuki</u>

兵庫県立大学 大学院物質理学研究科 〒679-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都 3-2-1 TEL:0791-58-0229 e-mail:ri17x025@stkt.u-hyogo.ac.jp

## *鎌本 春花 KAMAMOTO Haruka*

兵庫県立大学 大学院物質理学研究科 〒679-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都 3-2-1 TEL:0791-58-0229 e-mail:ri17b007@stkt.u-hyogo.ac.jp

# 最近の研究から

# <u>藤田 優 FUJITA Yu</u>

兵庫県立大学 大学院物質理学研究科 〒679-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都 3-2-1 TEL:0791-58-0229 e-mail:ri18x026@stkt.u-hyogo.ac.jp

# 松井 純爾 MATSUI Junji

兵庫県立大学 放射光ナノテクセンター 〒679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都 1-49-2 TEL:0791-58-1415 e-mail:matsui@hyogo-bl.jp

産業利用の課題を随時受け付けております。 詳細につきましては下記ウェブサイトまたは連絡先まで お問合せください。 http://www.hyogo-bl.jp/ 兵庫県ビームライン事務局 TEL:0791-58-1961 e-mail:nanochan@hyogo-bl.jp

\_\_\_\_\_